



## 实现圆形光环强度均匀化的方法及光纤扰模器

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
447	93	0

作者 刘文清<sup>1</sup>; 刘建国<sup>1</sup>; 李昂<sup>1</sup>; 司福祺<sup>1</sup>; 李昂<sup>1</sup>; 窦科<sup>1</sup>; 秦敏<sup>1</sup>; 方武<sup>1</sup>; 谢品华<sup>1</sup>

发表日期 2006

专利国别 中国

专利号 cn1862248

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

是否PCT专利 是

公开日期 2009-11-09 ; 2011-07-13

申请日期 2005

语种 中文

专利申请号 cn200510123189

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1670>]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 刘文清,刘建国,李昂,等. 实现圆形光环强度均匀化的方法及光纤扰模器, 实现圆形光环强度均匀化的方法及光纤扰模器. cn1862248. 2006-01-01.

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

